СЕВЕРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
среднего профессионального образования
на 2019/2020 учебный год (с изменениями на 23.03.2020г.)

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____ Г.Ф. Бенсон
_____ 2019 г.

Курс	Группа	Сентябрь				Октябрь				Ноябрь					Декабрь				Январь					Февраль				Март				Апрель					Май				Июнь				Июль				Август					Промежуточная аттестация	
		02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24			
		07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
I	Д019П											17							=	=										21			=													=	=									Математика, Русский язык, Экономика, Право
I	Д119П											17							=	=										21			=													=	=	=	=							Математика, Русский язык, География
I	Д029											17							=	=										21			=													=	=	=	=	=	=	=	=			Математика, Русский язык, Физика
I	Д049											17							=	=										21			=													=	=	=	=	=	=	=	=			Математика, Русский язык, Физика
I	Д059											17							=	=										21			=													=	=	=	=	=	=	=	=			Математика, Русский язык, Физика
I	Д079П											17							=	=										21			=													=	=	=	=	=	=	=	=			Математика, Русский язык, Химия
I	Д199, Д199/1, Д199П											17							=	=										21			=													=	=	=	=	=	=	=	=			Математика, Русский язык, Информатика
II	Д018П											16							=	=										18			=								=	00	2	0	2	ВС	=	=	=	=	=	=	=	Теория государства и права, КП, АП	ТП, ГП, ПСО (КП), ТМСР, Э(К)1
II	Д028											16							=	=	2	2	2	10	2	2	2	2	2	2			=				11									=	=	=	=	=	=	=	=	Математика	Электротехника и электроника
II	Д048											16							=	=												22	=													=	=	=	=	=	=	=	=	Математика, Техническая механика	Технологическое оборудование, ОИРСИ, Детали машин (Э,КП)
II	Д078, Д078П				7				2	2	2	9	2	2	2	2	2		=	=						12							=	1	1	5	1	2		00	00	5	00	00	=	=	=	=	=	=	=	=	Микробиология, ТО орг-ций питания	Орг-ция обсл-я, Орг-ция пр-ва, Приг-е и подготовка к реал-и ПКП, Э(к)1, Э(к)7
II	Д118П											16							=	=										20			=										0	0	=	=	=	=	=	=	=	=	МХК; ТО ДО; ВА, физиология и гигиена	Педагогика, Псих-я, Культура ПР пед-га, Мед-биол и соц-е основы здоровья (Э,КП)
II	Д148				7				2	2	2	9	2	2	2	2	2		=	=	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	2	2	=	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ВС	=	=	=	=	=	=	=	Технология разработки ПО (Э, КП)	Системное пр-ние, Прикладное пр-ние (Э, КП), Технология разработки и защиты БД
II	Д198, Д198П											16							=	=						11						2	=	2	2	2	11	2	2	2	2	2	2		=	=	=	=	=	=	=	=	ОСиС, КС	Иностранный язык в ПД, Основы проектирования ИС (Э,КП)
II	Д199/2											16							=	=						11						2	=	2	2	2	11	2	2	2	2	2	2		=	=	=	=	=	=	=	=	ОСиС, КС	Иностранный язык в ПД, Основы проектирования ИС (Э,КП)
III	Д017П, Д018П/2											16							=	=						10					0	2	=	1	x	x	4	x	Ш	Ш	Ш	Ш	ЗДП		Выпуск								Семейное право, ГП, ДОУ	Ор-ция работы органов и учр. СЗН, ПФР (КП) Э(К)2
III	Д027											16							=	=													=													ВС	=	=	=	=	=	=	=	Электротехника и электроника, ЭЭСС и С (КП)	
III	Д047											16							=	=													=													ВС	=	=	=	=	=	=	=	ПФИ, Технологическое об-е, ОЭО и ПОПД	Ремонт ТО, КП (КП)
III	Д057											16							=	=													=													ВС	=	=	=	=	=	=	=	Отоп-ные котельные, ТО КО на ТЭС (КП)	ТО КО на ТЭС (Э), ТО ТО на ТЭС (КП)
III	Д077				7				2	2	2	9	2	2	2	2	2		=	=						12							=	1	1	5	1	2		00	00	5	00	00	ВС	=	=	=	=	=	=	=	Калькулир. и учёт, ТПСХКП	ТПСГКП(Э,КП), ЭвОП, Э(К)1, Э(К)2
III	Д097					1	1	1	6	1	1	25							=	=										00	00	4	=	00	x	x	4	x	Ш	Ш	Ш	Ш	ЗДП		Выпуск									ККП, Э(К)1, Э(К)2, Э(К)3, Э(К)4
III	Д147				7				2	2	2	9	2	2	2	2	2		=	=	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23	2	2	=	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		ВС	=	=	=	=	=	=	=	Технология разработки ПО (Э, КП),	Системное пр-ние, Прикладное пр-ние (Э, КП), Технология разработки и защиты БД
IV	Д026											13			1	3	1		=	=	1	1	1	1	1	9	1	1	1	0	00	00	=	00	x	x	Ш	Ш	Ш	Ш	x	x	ЗДП		Выпуск								Измерительная техника,ЭСиС(Э,КП)	Э(К)3, Э(К)4, Э(К)5, ККР (КП)
IV	Д046	00	00	00	8*	00	00	00	=			8							=	=					8				0	00	4	00	=	00	x	x	Ш	Ш	Ш	Ш	x	x	ЗДП		Выпуск								Технология отрасли	ККП (КП), Э(К)1, Э(К)2, Э(К)3
IV	Д056											22							=	=					1	0	00	00	00	00	8	00	=	00	x	x	Ш	Ш	Ш	Ш	x	x	ЗДП		Выпуск								ТиАЭС, ТР ТЭО, Основы управления ПП (КП)	Э(К)3, Э(К)5
IV	Д076											18							=	=		00	00	00	00	00	00	00	00	12	00	00	=	00	x	x	Ш	Ш	Ш	Ш	x	x	ЗДП		Выпуск								КНМ, ОТ, УСПО (КП), ТПСХГД	Э(К)3, Э(К)4, Э(К)5, Э(К)6
I	ДН029	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1	=	=	2	2	2	10	2	2	2	2	2	2			=				12								=	=	=	=	=	=	=	=			Электротехника, Физика, ОРСМиРЭПО
I	ДН049	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1	=	=	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1			=				12								=	=	=	=	=	=	=	=			Технология СОДИСиРПРиИИ
II	ДН028	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	2	2	2	2	2		=	=	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1			=				12								=	ВС	=	=	=	=	=	=	Орг-я работ по сборке, монтажу и ремонту эл/об-я ПО	Русский язык, Орг-я и технология проверки эл/об-я
III	ДН027	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	1	1	1	1	1	1	=	=	1	1	1	1		00	00	00	00	00	00	00	=	00	16	00	00	00	00	00		Ш	ЗДП		Выпуск								Математика, Организация ТОЭПО	Э(К)1, Э(К)2, Э(К)3

	- - теоретическое обучение	0 - теоретическое и практическое обучение, учебная практика	00 - технологическая практика
x	- - преддипломная практика		
	- - экзаменационная сессия	Ш - дипломное проектирование, госэкзамены	

ВС - военные сборы	= - каникулы
К - курсовая работа	Т- экзамен в форме тестирования
Э(К) - экзамен (квалификационный)	

* ПП с 26.08.2019г.

Начальник отделения СПО _____ С.В. Корнева
Начальник отделения НПО _____ О.Н. Терехова
Начальник УО _____ Ю.В. Малышева
Зам. директора по РОКиУР _____ Т.В. Летаева